

光電平面顯示器專業學程

115學年度第1學期開課資訊

課表查詢日期：115.08.13

| 課號      | 課程名稱        | 開課班級   | 學分數 | 時數 | 學程選別 | 授課老師 | 上課教室               | 上課時間          | 備註  |
|---------|-------------|--------|-----|----|------|------|--------------------|---------------|-----|
| ESB3AH0 | 電子特用化學品     | 四半材四甲  | 3   | 3  | 選修   | ---  | ---                | ---           | --- |
| ESC1AJ0 | 進階電子特用化學品科學 | 碩新半材一甲 | 3   | 3  | 選修   | 陳瑞堂  | ---                | ---           | --- |
| FDB2BQ0 | 溝通色彩學       | 四時二甲   | 2   | 2  | 選修   | 李玉蘋  | 行政二館三樓美甲教室         | 2-7, 2-8      | --- |
| MEBAN1  | 工廠實習(一)     | 四機一甲   | 3   | 3  | 必修   | ---  | ---                | ---           | --- |
| MEBAN1  | 工廠實習(一)     | 四機一乙   | 3   | 3  | 必修   | ---  | ---                | ---           | --- |
| SEB3AY0 | 薄膜技術        | 四光三甲   | 2   | 2  | 選修   | ---  | ---                | ---           | --- |
| SEB3AY0 | 薄膜技術        | 四光三乙   | 2   | 2  | 選修   | ---  | ---                | ---           | --- |
| SEB3BP0 | 薄膜光學與鍍膜技術   | 四光三乙   | 3   | 3  | 選修   | ---  | ---                | ---           | --- |
| SEB3BN0 | 半導體製程技術     | 四光三甲   | 3   | 3  | 必修   | ---  | ---                | ---           | --- |
| SEB3BN0 | 半導體製程技術     | 四光三乙   | 3   | 3  | 必修   | ---  | ---                | ---           | --- |
| EXB2D0  | 數位系統設計      | 四子二甲   | 3   | 3  | 必修   | ---  | ---                | ---           | --- |
| EEB1F0  | 數位邏輯設計      | 四電一甲   | 3   | 3  | 必修   | 黃金增  | ---                | ---           | --- |
| EEB1F0  | 數位邏輯設計      | 四電一乙   | 3   | 3  | 必修   | 林書立  | ---                | ---           | --- |
| CSBGK0  | 數位邏輯設計與實習   | 四資工二甲  | 3   | 3  | 必修   | 吳柏鋒  | 逢喜樓四樓419電腦教室       | 1-6, 1-7, 1-8 | --- |
| CSBGK0  | 數位邏輯設計與實習   | 四資工二乙  | 3   | 3  | 必修   | 周靜娟  | 電子大樓三樓304積體電路量測實驗室 | 1-5, 1-6, 1-7 | --- |
| ACBP21  | 物理(一)       | 四土一甲   | 2   | 2  | 必修   | 林新華  | ---                | 4-5, 4-6      | --- |
| ACBP21  | 物理(一)       | 四資工一甲  | 2   | 2  | 必修   | 劉崇治  | 逢喜樓五樓511普通教室       | 4-5, 4-6      | --- |
| ACBP21  | 物理(一)       | 四機一甲   | 2   | 2  | 必修   | ---  | ---                | ---           | --- |
| ACB1AH0 | 物理與物理實驗     | 四半材一甲  | 2   | 2  | 必修   | 梅瑞國  | 明明樓二樓205教室         | ---           | --- |
| ACB4D0  | 化學與化學實驗     | 四電一甲   | 2   | 2  | 必修   | 翁文爐  | ---                | ---           | --- |
| ACB4D0  | 化學與化學實驗     | 四電一乙   | 2   | 2  | 必修   | 翁文爐  | ---                | ---           | --- |
| ACB4D0  | 化學與化學實驗     | 四半材一甲  | 2   | 2  | 必修   | 黃裕仁  | ---                | ---           | --- |
| ACB4D0  | 化學與化學實驗     | 四子一甲   | 2   | 2  | 必修   | 孔怡雯  | ---                | ---           | --- |
| ACB4D0  | 化學與化學實驗     | 四子一乙   | 2   | 2  | 必修   | ---  | ---                | ---           | --- |
| ACB4D0  | 化學與化學實驗     | 四光一甲   | 2   | 2  | 必修   | ---  | ---                | ---           | --- |
| ESB2AM0 | 物理化學與實驗     | 四半材二甲  | 3   | 3  | 必修   | 王國平  | ---                | ---           | --- |
| ACB141  | 微積分(一)      | 四土一甲   | 3   | 3  | 必修   | 陳璐芳  | ---                | 3-2, 3-3, 3-4 | --- |
| ACB141  | 微積分(一)      | 四資工一甲  | 3   | 3  | 必修   | 施耀振  | 逢喜樓五樓510普通教室       | 4-2, 4-3, 4-4 | --- |
| ACB141  | 微積分(一)      | 四電一甲   | 3   | 3  | 必修   | 葉秋呈  | ---                | ---           | --- |
| ACB141  | 微積分(一)      | 四電一乙   | 3   | 3  | 必修   | 葉秋呈  | ---                | ---           | --- |
| ACB141  | 微積分(一)      | 四半材一甲  | 3   | 3  | 必修   | ---  | ---                | ---           | --- |
| ACB141  | 微積分(一)      | 四子一甲   | 3   | 3  | 必修   | ---  | ---                | ---           | --- |
| ACB141  | 微積分(一)      | 四子一乙   | 3   | 3  | 必修   | ---  | ---                | ---           | --- |
| ACB141  | 微積分(一)      | 四機一甲   | 3   | 3  | 必修   | ---  | ---                | ---           | --- |
| ACB141  | 微積分(一)      | 四機一乙   | 3   | 3  | 必修   | ---  | ---                | ---           | --- |
| ACB141  | 微積分(一)      | 四光一甲   | 3   | 3  | 必修   | ---  | ---                | ---           | --- |